

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成29年7月13日(2017.7.13)

【公開番号】特開2016-51148(P2016-51148A)

【公開日】平成28年4月11日(2016.4.11)

【年通号数】公開・登録公報2016-022

【出願番号】特願2014-178042(P2014-178042)

【国際特許分類】

G 02 F 1/361 (2006.01)

【F I】

G 02 F 1/361

【手続補正書】

【提出日】平成29年6月1日(2017.6.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0058

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0058】

1 ... テラヘルツ波発生装置、2 ... テラヘルツ波測定装置、3 ... テラヘルツ波検出装置、
11 ... 光源、12 ... 分岐部、13 ... チョッパ、14 ... 光路長差調整部、15 ... 偏光子、16 ... 合波部、17 ... ビームスプリッタ、20 ... テラヘルツ波発生素子、25 ... フィルタ、
30 ... プリズム、30a ... 入射面、30b ... 出射面、30c ... 反射面、31 ... 内部全反射プリズム、40 ... テラヘルツ波検出素子、51 ... 1 / 4 波長板、52 ... 偏光分離素子、
53a, 53b ... 光検出器、54 ... 差動増幅器、55 ... ロックイン增幅器、60 ... 光アイソレータ、61 ... 1 / 2 波長板、62 ... 光検出器、63 ... ローパスフィルタ、70 ... 2 波長パラメトリック発振器、71, 72 ... バルク KTP 結晶、80 ... 光パラメトリック発振器、81 ... バルク KTP 結晶、100 ... パルス光、101, 101a, 101b ... ポンプ光、102, 102a, 102b ... プローブ光、110 ... 中空伝送管、L1, L2, L3 ... レンズ、MP1, MP2, MP3, MP4 ... 凹面ミラー、S ... 測定対象物。